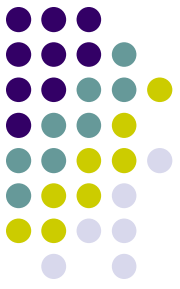


2000 μm フィールド描画条件



サンプルホルダー:No.2 (ネジ穴が多い)

Z軸:赤目盛 43 mm

加速電圧:12 kV

ビーム電流:0.75 nA

WD:36.9 mm

描画条件

Width: X 90.92, Y 84.45

Gain:140%

LithDefAmp:60000/6000 [%]

Rotation:15.7269

RightAngle:-1.795

(2017年12月)